1/2 ~~~ 2 TPF 7 7 7 7

Original document

# MANUFACTURE OF GLASS BOARD FITTED WITH BULKHEAD

Publication number: JP9069335 Publication date: 1997-03-11

Inventor: KONNO KEIICHIRO, OTSUKA AKIRA

Applicant: FUJITSU LTD

Classification:

- international: C03B11/00; C03B11/08; H01J9/02; H01J11/02; C03B11/00;

C03B11/06; H01J9/02; H01J11/02; (IPC1-7): H01J9/02; C03B11/00

- European:

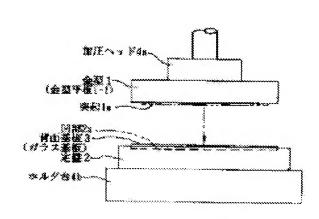
Application number: JP19950223376 19950831 Priority number(s): JP19950223376 19950831

View INPADOC patent family View list of citing documents

Report a data error bere

#### Abstract of JP9069335

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a glass board with accuracy in form and pitch of bulkheads partitioning the discharge cells and at low cost, concerning the manufacture of the glass board fitted with a bulkhead such as a plasma display panel, etc. SOLUTION: A board 3 heated and softened is pressed by a mold 1 which has a projection 1a corresponding to the bulkhead to partition discharge space and is heated to specified temperature. And, the surface of the board 3 is pressed into irregularity in specified form to form a bulkhead.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本図特許介 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-69335

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

(51) Int.Cl. 8	徽別配号	庁内整理番号	FI		技術表	示箇所
H01J 9/02			H01J	9/02	F	
C03B 11/00			C03B	11/00	A	

(21)出願番号 特願平7-223376 (22)出願日 平成7年(1995)8月31日	(71)出顧人 000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
(22)出版日 平成7年(1995) 8月31日	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
	(72)発明者 今野 景一郎 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
	(72)発明者 大塚 晃 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
	(74)代理人 弁理士 并桁 貞一

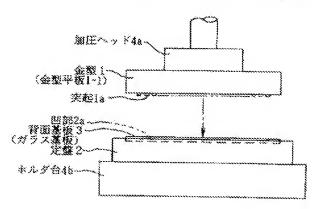
#### (54) 【発明の名称】 隔壁付きガラス基板の製造方法

### (57) 【要約】

【課題】 ブラズマディスプレイパネルなどの隔壁付き ガラス基板の製造方法に関し、放電セルを間仕切る隔壁 の形状及びビッチを低製造コストで高細精度に形成する ことを目的とする。

【解決手段】 放電空間を間仕切る隔壁に対応した突起 1aを有し所定温度に加熱した金型1で、加熱軟化された 基板3を加圧し、該基板3の表面を所定形状の凹凸にブ レス成形して前記隔壁を形成するように構成する。

## 本発明による第1の実施例のプレス成形状態を示す側面図



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 放電空間を開仕切る際壁に対応した实起を有し所定温度に加熱された金型で、加熱軟化されたガラス基板を加圧し、該ガラス基板の表面を所定形状の凹凸にブレス成形して前記隔壁を形成することを特徴とする隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項2】 前記金型の突起の側面及び両端面は、針 囲または曲面に形成されたことを特徴とする請求項1記 載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項3】 前記金型の突起は、前記ガラス基板の隔 10 壁が形成されない周辺部の表面を基準に、該基準面より 上の突起の断面積と該基準面より下の突起間の溝の断面 積とがほば等しく形成されたものであることを特徴とす る請求項1記載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 100011

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータのディスプレイ端末装置に組み込まれるプラズマディスプレイパネル(以下、PDPと略称)などの隔壁付きガラス 基板の製造方法に関する。

【0002】近年、PDPはカラー化の開発によりテレビジョン表示が可能な薄型フルカラーディスプレイ装置として応用が広がり、とくにハイビジョン映像用の大型フラットディスプレイパネルとして注目されている。このような用途実現のために、PDPの高精細化や大画面化が必要であるとともに、PDPの低製造コスト化が強く要認されている。

#### [0003]

【従来の技術】 図9の面放電型カラーPDPの断面構造の要部斜視図に示すように、従来のPDPにおいては、表面基板11と背面基板12との対面関隔0、15mmの放電空間(Ne, Xe等を混合した放電ガスが封止されている)を行方向に、単位表示要素(サブビクセル)毎に仕切る(区側する)ストライブ状の隔壁13が背面基板12に設けられている。

【0004】青面基板に勝壁を形成する場合、背面基板に低融点ガラスパーストを摩膜スクリーン印刷法(マスクパターンをパターニングしたメッシュ状スクリーンからガラスパーストをスキージによって押し出し基板に印刷し、前条、焼成、アニールなどの複雑な製造プロセスを繰り返して積響し、例えば幅0、1mm、高さが0.15mm、ピッチが0.3mmの隔盤を形成している。

【0005】このカラーPDPにおいて、画面を構成するピクセルは行方向に並ぶ赤(R)、縁(G)、膏

(B) の3つのサブビクセルからなっている。なお、図中の符号で、14はアドレス電極、15a, 15b, 15cは赤(R), 緑(G)、菁(B)の黄光体欄、16a, 16bは2本が平行で対となったX, Yサステイン電極、17は誘電体機、18は保護欄である。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような上記方法によれば、背面基板の隔壁を厚膜スクリーン印刷の繰り返しによって積層形成しているため、印刷 膜厚が不均一になるとか、隔壁の形状がくずれるとか、印刷マスクの精度の影響で隔壁のピッチが不均一になるなどの問題があった。

【0007】また、近年は基板に均一な膜障の隔壁材料を印刷し、レジストパケーンをマスクとしてサンドブラスト法などにより不要部分を除去して隔壁を形成する手法なども開発されているが、なお隔壁の形状やビッチを高精度に形成するのは難しく、再現性の低い点でも問題があった。

【9008】さらに、いずれの方法も低融点ガラスペーストを使用するため材料費が高く、また製造プロセスが複雑なため加工費も高くなるといった問題があった。上記問題点に鑑み、放電空間を開仕切る隔壁の形状及びビッチを低製造コストで高精細度に形成できる隔壁付きガラス基板の製造方法を提供することを目的とする。

#### 20 [0 0 0 9]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の隔壁付きガラス基板の製造方法は、放電空間を開仕切る隔壁に対応した突起を有し所定温度に加熱した金型で、加熱軟化された基板を加圧し、該基板の表面を所定形状の凹凸にブレス成形して前記隔壁を形成するように構成する。

【0010】このように、加熱軟化した蒸板を金型で加圧し、基板表面の所定領域を凹凸にプレス放形して隔壁を1個の加圧で一体形成するため、隔壁の形状やピッチ30 を低製造コストで均一にして高精細度に形成できる。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、図面に示した各実施例に基づいて本発明の要旨を説明する。本発明による隔盤付きガラス基板の製造方法を図るに示す。例えば、幅A0.1mm、高きBが0.15mm、ピッチPが0.3mmの隔壁3aを背面基板3にプレス成形によって形成する場合において詳細に説明する。

【0012】図1は、本発明によるブレス成形の第1の 実施例を示す側面図である。図示するように、金型1で 40 ある金型平板1-1と定盤2との間に背面基板3を挟み 加圧してプレス成形する。

【0013】金型平板1-1は、図2に示すように、背面基板を覆う大きさで加圧力に十分に耐える摩さの長方形の耐熱金属摩板で、背面基板の隔壁に対応する幅W0.2mm、高さH0.15mm、ピッチPが0.3mmの突起1aが所定領域に形成してある。(隔壁の長手方向阿端部分に成形不完全部分ができるため、その分だけ表示領域より大きくしておく)

この金型平板1-1を図1のようにプレス装置の加圧へ 50 ッド4 aに取り付け、金型平板1-1に内設された温度 調節可能なシーズヒータ(図示略)で平板表面を均一に 加熱し約800℃に保持する。

【0014】背面基板3を載せる定盤2は、プレス装置のホルダ台4b上に載置固定する。この定盤2は、加圧力に十分に耐える摩さの長方形の耐熱金属製で背面基板3を入れる凹部2aを備え、凹部2aの内面は平両度よく平滑に仕上げてある。定盤2の凹部2aと金型平板1-1とは予め、相互の位置関係が正確にセットされている。

【0016】育面基板3に陽壁をプレス成形するには、 別の加熱炉で予め、約700℃に加熱軟化させたソーダ ライムガラス製の背面基板3を定盤2の凹部2a内に載 せる。背面基板3の温度は、定盤2に内設された温度調 節可能なシーズヒータ(図示略)で引き続き約700℃ に保持される。

【0016】加圧ヘッド4aを降下して金型平板1-1で背面基板3を約100Kg/m°の加圧力で約5分間加圧した後。金型平板1-1を上昇させ、背面基板3を変形しないように約600℃まで徐冷した後、取り出す。

【0017】図3に示すように、ブレス成形された背面 基板3の表面には、所定領域に両端の成形不完全な部分 を除いて幅0.1mm、高さが0.15mmでピッチ 0.3mmの隔壁3aが形成されたPDP用隔壁付き背 面差板が完成する。

【0018】をお、金型平板は、背面基板が加熱軟化状態でプレス成形され、成形後に冷却されて収縮するため、予め、収縮分だけ突起のトータルピッチを補正して要作しておく。

【0019】この製造方法によれば、金型平板を用いて 1面のプレス成形によって背面基板に隔壁を一体形成す るため、隔壁の形状(幅及び高さ)及びピッチがどの場 所においても非常に均一で高緒細度に形成できて単位表 示要素の分離が完全にでき、余剰点灯や欠点のない安定 な表示を行うことができる。また、背面基板自体で隔壁 をプレス成形するため、新たな隔壁材料費や複雑な製造 プロセスが不要となり、低製造コストで高品質のPDP を製造できる。

【0020】なお、従来、際壁形成前に形成していたアドレス電極は、隔壁形成後でも隔壁間の溝に特に支障な 40 〈形成することができる。さらにPDPとして完成するため、図示はしないが、次工程において背面基板の隔壁間の溝底に例えば、アドレス電極を形成し、隔壁の側面及びアドレス電極の上にスクリーン印刷などによって蛍光体層を形成する。そうして、X, Yサステイン電極、誘電体層、保護層が形成された表面基板と、前記のアドレス電極と赤、緑、青の蛍光体層等とが形成された背面基板とをX, Yサステイン電極とアドレス電極とが直交するように対向配置し、両差板の周囲を気密封止した ※ 原体短側の空間を変容に排気しているよりに対向配置し、両差板の周囲を気密封止した

電ガスを封入することによりPDPを完成する。

【0021】このPDPのX、Yサスティン電極及びア ドレス電極に所定の電圧を印加すると、所定の放電空間 で放電し、その放電によって発生した紫外線で蛍光体層 が発光し、カラーの、映像や情報を表示することができ る。

【0022】つぎの図4は、本発明によるブレス成形の 第2の実施例を示す側面図である。図示するように、金 型1である金数ローラ1ー2と送りローラ5との間に背 面基板3を挟み駆動図転させながら図示しない加圧手段 により加圧してブレス成形する。

【0023】送りローラ5は、耐熱金属製の円筒体で表面平坦な円筒面を有して金型ローラ1-2と対をなして対向配設されており、図定しない駆動手段により回転駆動される。

【0024】金型ローラ1-2は、図5に示すように、 耐熱金属製の円筒体で、円筒面の所定領域に背面基板の 隔壁が円筒体の1回転で成形されるように幅0、2m m、高さ0、15mmでビッチ0、3mmの突起1aを 20 備える。

【0025】送りローラ5の前後には、背面基板3を送り込み、搬出するために、図示しない駆動手段によって 値転される複数の搬送ローラを並べたローラコンベア6 を配設する。

【0026】背面基板の陽盤形成位置と金型ローラの突 遅との位置関係は、陽壁が背面基板の所定領域に形成さ れるように予め、セットされており、背面基板が一対の 金型ローラ・送りローラの方に間欠的に供給されると、 背面基板の送り込みと両期をとって送りローラが回転駆 30 動される。

【0027】また、金型ローラ及び送りローラは共に内部に温度調節可能なシーズヒータ(図示略)を内設しており、ローラ表面を約800℃の温度に加熱保持する。背面基板に隔壁をプレス成形するには、別の加熱炉で予め、約700℃に加熱したソーダガラスでなる背面基板を、全型ローラ・送りローラ間に約10mg/mの圧力、約10cm/分の速度で加圧しながら通し、通過後、背面基板3が変形しないように約600℃まで徐冷した後、再び搬送し取り出す。

【0028】背面基板には、第1の実施例の図3と同様に、幅0、1mm、高さが0、15mmでピッチ0、3 mmの隔離が搬送方向にブレス成形され、基板表面の所 定領域のどの場所においても均一かつ高精細度に形成さ れる。さらにこの第2の実施例では、図転加圧しながら 背面基板を熱関プレス成形できるため、背面基板を耐欠 的に搬送して隔壁を成形できる。

レス電極と赤、緑、育の蛍光体響等とが形成された背面 基板とをX、Yサステイン電極とアドレス電極とが直交 するように対向配置し、両基板の問題を気密封止した 後、両基板間の空間を真空に排気してNe+Xe等の放 50 平行に加圧しながら転がし、熱潤プレス成形することに

**\$**.

より隔壁を形成するように構成してもよい。

【0030】なお、上記第1、第2の実施例で用いる金型平板または金型ローラは、図6(a)、(b) に示すように突起1aの側面を斜面〔図6(a) あるいは曲面〔図6(b) にして抜き勾配を付け、さらに図7(a)、(b) の放電空間の形成に関与しない突起1aの長手方向の両端面も斜面〔図7(a) あるいは曲面〔図7(b) にして抜き勾配を付けるのが望ましく、それによって成形後の金型を抜き易くして隔壁のエッジの欠けを防止する。

【0031】また、それだけでなく、隔壁が形成された 70 所定領域外の周辺部表面と隔壁間の溝の両端部の底面と は段差が生じるが、両端部の溝底が斜面あるいは曲面に 形成されることにより、隔壁間の溝底に形成したアドレ ス電極を周辺部表面に段差なく導出するのに有効に作用 する。

【0032】上記実施例の金型平板1-1(または金型ローラ1-2)の突起1aの寸法は、図8に示すように、陽盤3aが形成されない背面基板3の周辺部3bの表面を基準とし、突起1aのこの基準面より先端の断面積Si(左上がり斜線部分)とその反対側の突起1a間の溝1a-1の断面積Se(右上がり斜線部分)とをほぼ等しくしている。

【0033】即ち、幅0.1mm、高さが0.15mmでピッチ0.3mmの隔壁3aを形成するのに、突起1aを高さ0.15mm、基準面からの高さ0.1mm、幅0.2mm、ピッチ0.3mmにすると、周辺部の衰額を通る基準線は突起1aの高さを1:2に分割した位置となり、突起1aの1/3が背面基板3に押し込まれてSiとS2とがほぼ等しくなる。なお、周辺部に隣接した隔壁(図8の最左端)の高さは片方からの盛り上が30的がないため、約1/2の高さとなるが、放電空間の形成には関手しない。

【0034】このような条件で背面基板の隔壁を形成することにより、突起を形成する領域以外の周辺部は金型で加圧されないため、基板のプレス成形時の粘度をある程度高くできる。さらに、突起の長手方向両端部の放電空間を形成しない部分の高さを端部に向かって低くすることにより、周辺部に及ぼされる加圧による変形は殆どなく。ストレスの少ない成形ができる。したがって、プレス成形時の基板及び金型の温度を低下させることができる。徐浩時間を短縮して量産性の向上を図ることができ

【0035】上記疑明の何れの実施例も、1回のプレス 工程により基板自体で開鍵を一体形成するため、従来の ように複雑な製造プロセスで隔壁を形成する必要がなく なり製造プロセスが大幅に簡略化される。また、金型を 用いることで再現性があって隔壁の寸法や品質が安定 し、表示品質の向上と材料費及び加工費の大幅な削減が 可能となる。

ń

#### [0036]

【発明の効果】以上、辞述したように本発明によれば、 カラーPDPなどの放電空間を間仕切る隔壁を全型によ るプレス成形で、その形状及びピッチを高精度に低コス トで形成できるため、PDPの画像の高精細化や大画面 化を低製造コストで推進することができるといった産業 上極めて有用な効果を発揮する。

#### 【図面の簡単な説明】

【图1】 本発明による第1の実施例のプレス度形状態 を示す側面図

【図2】 図1の金型平板の斜視図

20 【図3】 本発明によってプレス成形された青岡基板の 斜視図

【図4】 本発期による第2の実施例のプレス成形状態 を示す側面図

【図 6】 図 4 の金型ローラの側面図

【図6】 本発明による金型突起の要部断面図

【図7】 本発明による金型突起の端部形状を示す側面 図

【図3】 本発明によるプレス成形状態を示す要部断面 図

30 【図9】 従来技術による面放電型カラーPDPの断面 構造を示す要部斜視図

### 【符号の説明】

1 金型

la 突起

1-1 金型平板

1-2 金型ローラ

2 定盤

3 ガラス基板 (背面基板)

3 a 隔壁

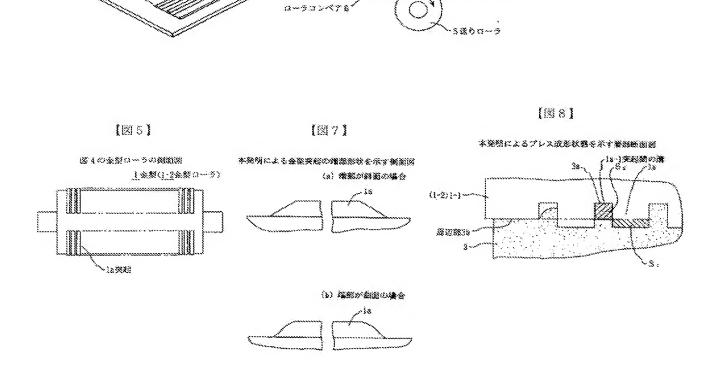
40 5 送りローラ

[11] [33] [3]6] 本発明による第1の実施的のプレス成形状態を示す動脈隊 図1の金型平板の料機図 本発明による金型実践の要部断面図 1金製 (1-1 金製干板) (3) 制能が料能の場合 加还个分下的 (全型平板(~1) 水水学会的---(b)側面が閉筋の場合 [E3] 本発明によってアレス成形された背面基板の斜視器 [34] 3.背面集板 本発明による無2の実施例のプレス成形状態を示す側面図

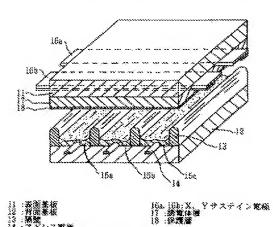
1金数(1-2金数ローラ)

0000000

3akk 💥



【図 9】 後来技術による施放薬製カラーアDPの胎液構造を示す姿勢斜複図



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成14年11月15日(2002, 11, 15)

【公開番号】特開平9-69335

【公開日】平成9年3月11日(1997.3.11)

[年通号数] 公開特許公報9-694

[出願番号] 特顯平7-223376

【国際特許分類第7版】

H01J 9/02

C03B 11/00

[FI]

H01J 9/02 F

C03B 11/00 A

#### 【手続補正書】

【提出日】平成14年8月23日(2002, 8, 23)

#### 【手統補正1】

【補正対象會類名】明細會

【補正対象項目名】特許請求の範囲

[薄正方法] 変更

[铺正内容]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 放電空間を聞仕切る隔壁に対応した突起を<u>有する</u>金製で、加熱軟化されたガラス基板を加圧し、 該ガラス基板の要面を所定形状の凹凸にプレス成形して 前記隔壁を形成する

ことを特徴とする隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項2】 前記金整の突起の側面及び両端面は、斜面または曲面に形成されたことを特徴とする請求項1記 載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項3】 前記金型の突起は、前記ガラス基板の簡 壁が形成されない周辺部の表面を基準に、該基準面より 上の突起の断面積と該基準面より下の突起間の断面積と がほは等しく形成されたものであることを特徴とする請 求項1記載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項4】 前記金型が回転する円箇体からなる金型 ローラであり、該金型ローラに対向して配鍵された送り ローラと当該金型ローラとの間に前記加熱軟化された方 ラス基板を送り込み、両ローラ間に挟まれた当該カラス 基板を前記送りローラによって搬送しながら前記金型ロ 一ラによってブレス成形し、当該ガラス基板の表面にM 懂を形成することを特徴とする請求項1乃至請求項3の いずれかに記載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

【請求項5】 <u>商配金型がプレス成形時に所定温度の加</u>熱状態を保持することを特徴とする請求項1万至請求項4のいずれかに記載の隔壁付きガラス基板の製造方法。

【離末項<u>6</u>】 <u>放電空間を関仕切る隔壁を有するブラズ</u> マディスプレイバネル用背面基板の製造において、

加熱軟化状態のガラス平板を隔壁形状の成形型を用いて ブレス加工し、そのガラス平板表面に隔壁形状の凹部を 成形して当該ガラス平板からなる背面基板上に前配隔壁 を一体的に形成した

<u>ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル用背面巻</u> 板の製造方法。

【手統補正2】

【補正対象審類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の隔壁付きガラス基板の製造方法は、放電空間を開仕切る隔壁に対応した突起を<u>有する</u>金型で、加熱軟化されたガラス基板を加圧し、該ガラス基板の奏面を所定形状の凹凸にプレス成形して前記隔壁を形成するように構成する。